多通道激光阴影成像序列

一次成像不少于4幅；

幅频不低于1亿幅/秒，且分辨率不随幅频增加而降低；

激光单脉冲能量不小于40mJ；

分光脉冲激光器说明：光束均匀性大于95%(RMS)；

出光控制器说明：序列控制精度0.1ns；

多光源空间分离说明：空间分离角度小于0.5º，测试区域重合度大于95%。